



क्रम सं/SL No :022148793



पेटेंट कार्यालय, भारत सरकार

The Patent Office, Government Of India

पेटेंट प्रमाण पत्र | Patent Certificate

(पेटेंट नियमावली का नियम 74) | (Rule 74 of The Patents Rules)

पेटेंट सं. / Patent No. : 557521

आवेदन सं. / Application No. : 202021041671

फाइल करने की तारीख / Date of Filing : 25/09/2020

पेटेंटी / Patente 1. Indian Institute of Technology Bombay 2. Sanrachana Structural Strengthening Private Limited

आविष्कारकों का नाम / Name of Inventor(s) : 1. Siddharth Tallur 2. Durgesh Uday Tamhane 3. Sauvik Banerjee

प्रमाणित किया जाता है कि पेटेंटी को, उपरोक्त आवेदन में यथाप्रकटित APPARATUS AND METHOD FOR EMI BASED MONITORING OF SACRIFICIAL ANODE IN CATHODIC PROTECTION SYSTEM नामक आविष्कार के लिए, पेटेंट अधिनियम, 1970 के उपबंधों के अनुसार आज तारीख सितम्बर 2020 के पच्चीसवें दिन से बीस वर्ष की अवधि के लिए पेटेंट अनुदत्त किया गया है।

It is hereby certified that a patent has been granted to the patentee for an invention entitled APPARATUS AND METHOD FOR EMI BASED MONITORING OF SACRIFICIAL ANODE IN CATHODIC PROTECTION SYSTEM as disclosed in the above mentioned application for the term of 20 years from the 25th day of September 2020 in accordance with the provisions of the Patents Act, 1970.



उत्तम म. पंडित
पेटेंट नियंत्रक
Controller of Patents

अनुदान की तारीख : 07/01/2025
Date of Grant :

टिप्पणी - इस पेटेंट के नवीकरण के लिए फीस, यदि इसे बनाए रखा जाना है, सितम्बर 2022 के पच्चीसवें दिन को और उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष में उसी दिन देय होगी।
Note. - The fees for renewal of this patent, if it is to be maintained, will fall / has fallen due on 25th day of September 2022 and on the same day in every year thereafter.